

産業構造審議会知的財産分科会  
第20回弁理士制度小委員会  
議事次第

日 時：令和6年1月29日（月）18時00分開会  
会 場：特許庁庁舎9階庁議室+WEB会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 弁理士制度の現状と今後の課題
3. 最近の日本弁理士会の取組
4. 標準化と知的財産の一体的活用（報告）
5. 自由討議
6. 閉会

（配布資料）

- ・ 議事次第・配布資料一覧
- ・ 委員名簿
- ・ 【資料1】第19回弁理士制度小委員会における指摘事項等
- ・ 【資料2】弁理士制度の現状と今後の課題
- ・ 【資料3】スタートアップに対するプッシュ型支援（PASS）（非公開）
- ・ 【資料4】最近の日本弁理士会の取組
- ・ 【資料5】標準化と知的財産の一体的活用